

Europäisches **Patentamt**

European **Patent Office**

Office européen des brevets

Blatt 2 d r Bescheinigung Sheet 2 of the certificate Page 2 de l'attestation

Anmeldung Nr.:

02015961.2

Anmeldetag: Date of filing: Date de dépôt;

18/07/02

Application no.: Demande n*:

Anmelder: Applicant(s): Demandeur(s): FESTO AG & Co 73734 Esslingen

GERMANY

Bezeichnung der Erfindung: Title of the invention: Titre de l'invention:

Spritzgegossener Leiterträger und Verfahren zu seiner Herstellung

In Anspruch genommene Prioriät(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Staat:

Tag: Date:

Aktenzeichen:

State: Pays:

Date:

File no. Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation: International Patent classification: Classification internationale des brevets:

H05K1/00, H05K1/03, H05K3/00, H05K3/18

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten: Contracting states designated at date of filing: Etats contractants désignés lors du depôt:

AT/BG/BE/CH/CY/CZ/DE/DK/EE/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/

Bemerkungen: Remarks: Remarques:

			:
			;
			-

P 22163/EP - les 15. Juli 2002

FESTO AG & Co. 73734 Esslingen

10

35

Spritzgegossener Leiterträger und Verfahren zu seiner Herstellung

Die Erfindung betrifft einen unter Anwendung eines 2-,

Komponenten-Spritzgießverfahrens in sogenannter MIDTechnologie (MID = Moulded Interconnect Device) hergestellten
Leiterträger und ein besonders ausgestaltetes Herstellungsverfahren.

In sogenannter MID-Technologie (MID = Moulded Interconnect
Device) gefertigte spritzgegossene Leiterträger finden vermehrt Verbreitung, weil sie, anders als konventionelle Leiterplatten, die Realisierung komplexer, dreidimensionaler
Leiterstrukturen ermöglichen. Die EP 0782765 B1 beschreibt

25 mögliche Aufbauten und Strukturen solcher Leiterträger, wobei
ein aus thermoplastischem Kunststoffmaterial bestehendes Trägersubstrat als Spritzgussteil zugrunde gelegt wird, an dessen Oberfläche dem gewünschten Verlauf entsprechende Leiterbahnen ausgebildet werden. Die Leiterbahnen sind hier das Ergebnis einer Laserstrukturierung des zuvor ganzflächig metallisierten Trägersubstrates.

Ein ebenfalls häufig zur Anwendung gelangendes Spritzgießverfahren ist der sogenannte 2-Komponenten-Spritzguss. Hier wird aus einem grundsätzlich galvanisch metallisierbaren ersten Kunststoffmaterial ein erstes Trägersubstrat spritzgegossen, an das unter Verwendung einer entsprechend gestalteten Spritzgießform ein aus einem grundsätzlich nicht metallisierbaren zweiten Kunststoffmaterial bestehendes zweites Trägersubstrat angeformt wird, wobei vorbestimmte Bereiche des ersten Trägersubstrates nicht bedeckt werden. In einem sich anschließenden Galvanisierungsprozess wird auf den unabgedeck-

5 ten Bereich des ersten Trägersubstrates eine als Leiteranordnung fungierende Metallisierung abgeschieden.

Neuerdings kommt auch eine MID-Technologie mit einer LaserDirekt-Strukturierung zum Einsatz. Bei diesem, beispielsweise

10 in der Zeitschrift "PLASTVERARBEITER", 52. Jahrgang (2001),
Nr. 11, Seite 92, angesprochenen Verfahren wird das Schaltungs-Layout auf einem Hochleistungskunststoff
(beispielsweise sogenanntes PBTMID, PA6/6TMID) erzeugt, indem
mit einem dem gewünschten Leiterbahnverlauf folgenden Laserstrahl bestimmte Oberflächenbereiche des von Hause aus nicht
metallisierbaren Trägersubstrates aktiviert werden, an denen
durch nachfolgende Metallisierung eine Metallschicht zur Bildung der gewünschten Leiterbahnen aufgebracht wird.

Während das 2-Komponenten-Spritzgießverfahren überwiegend zur Erzeugung komplexer Strukturen mit hoher Dreidimensionalität angewandt wird, und insbesondere auch in Fällen, in denen Durchkontaktierungen, große Kontaktflächen oder Hinterschneidungen gefordert werden, findet die Laserstrahlaktivierung durch das Laser-Direkt-Strukturierungsverfahren überwiegend dann Anwendung, wenn sehr feine Leiterzüge oder feinverteilte Leitermuster benötigt werden.

Die vorliegende Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, Maßnahmen vorzuschlagen, die eine relativ einfache Realisierung
von Leiterträgern mit sowohl komplexen als auch feingliedrigen Leiterstrukturen ermöglichen.

35

40

Gelöst wird diese Aufgabe bei einem spritzgegossenen Leiterträger, mit einem aus grundsätzlich metallisierbarem erstem Kunststoffmaterial bestehenden ersten Trägersubstrat, an das durch Spritzgießen ein zweites Trägersubstrat so angeformt ist, dass das erste Trägersubstrat partiell unabgedeckt bleibt, wobei das zweite Trägersubstrat aus grundsätzlich nicht metallisierbarem, jedoch laserstrahlaktivierbarem zweitem Kunststoffmaterial besteht und wobei sich über die beiden Trägersubstrate hinweg eine elektrische Leiteranordnung erstreckt, die aus einer auf unabgedeckten Bereichen des ersten

5 Trägersubstrates und auf laserstrahlaktivierten Bereichen des zweiten Trägersubstrates abgeschiedenen Metallisierung besteht.

10

15

20

25

30

35

40

Gelöst wird die Aufgabe ferner durch ein Verfahren zur Herstellung eines spritzgegossenen Leiterträgers unter Anwendung eines 2-Komponenten-Spritzgießverfahrens, wobei ein grundsätzlich metallisierbares erstes Kunststoffmaterial und ein grundsätzlich nicht metallisierbares, jedoch laserstrahlaktivierbares zweites Kunststoffmaterial durch Spritzgießen so aneinander angeformt werden, dass ein Substratkörper entsteht, der ein aus dem ersten Kunststoffmaterial bestehendes erstes Trägersubstrat und ein aus dem zweiten Kunststoffmaterial bestehendes, das erste Trägersubstrat partiell abdeckendes zweites Trägersubstrat enthält, wonach auf dem zweiten Trägersubstrat durch Laserstrahlaktivierung ein Metallisierungsmuster erzeugt wird, das sich zumindest teilweise an einen oder mehrere unabgedeckte Bereiche des ersten Trägersubstrates anschließt, und wonach gleichzeitig auf dem Metallisierungsmuster und den unabgedeckten Bereichen eine als elektrische Leiteranordnung verwendbare Metallisierung abgeschieden wird.

Die Erfindung basiert also auf dem an sich bekannten 2-Komponenten-Spritzgießverfahren, wobei allerdings als Material für das zweite Trägersubstrat ein nicht metallisierbares Kunststoffmaterial verwendet wird, dessen Aufbau eine Laserstrahlaktivierung zulässt. Auf diese Weise lässt sich ein Leiterträger realisieren, der über metallisierbare Bereiche verfügt, die von den unabgedeckten Bereichen des ersten Trägersubstrates und von den nach dem Spritzgießen durch Laserstrahlbehandlung aktivierten Bereichen des zweiten Trägersubstrates bestehen. Folglich lassen sich auf einem die beiden Trägersubstrate enthaltenden Substratkörper sowohl relativ komplexe, eine hohe Dreidimensionalität aufweisende Metallisierungsbereiche als auch sehr feingliedrige und dünne Metallisierungsbereiche herstellen, die an einem oder mehreren Stellen miteinander verbunden sind. Beim nachfolgenden Metallisieren, was zweckmäßigerweise durch eine Galvanikbe5 handlung erfolgt, wird eine Metallisierung auf den Metallisierungsbereichen abgeschieden, deren Gestaltung den durch
die Metallisierungsbereiche definierten Vorgaben entspricht.
Somit lassen sich Leiterträger herstellen, die über ein sehr
variables Layout verfügen, das jedoch mit sehr hoher Präzisi10 on gefertigt werden kann.

Für das erste Trägersubstrat wird zweckmäßigerweise ein erstes Kunststoffmaterial der Spezifikation PA66-GF, PC/ABS oder LCP (Vectra E820i-Pd) verwendet, während sich für das zweite Trägersubstrat Kunststoffmaterial der Bezeichnung PA6/6TMID, PBTMID oder PPMID empfiehlt, das von der Firma LPKF Laser & Electronics AG, 30827 Garbsen, Deutschland, vertrieben wird.

15

30

35

- 20 Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigen:
- Figur 1 einen nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Leiterträger in einer von vielen möglichen 25 gestalterischen Konfigurationen,
 - Figur 2 das nach einem ersten Spritzgießvorgang erzeugte erste Trägersubstrat des Leiterträgers gemäß Figur 1 und
 - Figur 3 eine Verfahrensstufe, bei der das zweite Trägersubstrat durch Spritzgießen an das erste Trägersubstrat angeformt ist und wobei gerade durch Laser-Direkt-Strukturierung mittels eines Laserstrahls ein gestrichelt angedeutetes Metallisierungsmuster auf dem zweiten Trägersubstrat erzeugt
 wird.

Die Figur 1 zeigt einen mit Bezugsziffer 1 versehenen erfin-40 dungsgemäßen Leiterträger, der unter Anwendung des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens gefertigt worden ist. 5 Der spritzgegossene Leiterträger 1 ist als dreidimensionales MID-Teil konzipiert. Er enthält einen aus wenigstens zwei unterschiedlichen Kunststoffmaterialien bestehenden Substratkörper 2, der sich aus einem ersten Trägersubstrat 3 und einem durch Spritzgießen daran angeformten zweiten Trägersubstrat 4 zusammensetzt.

Die Figur 2 zeigt das erste Trägersubstrat 3 nach seiner Spritzgießherstellung. Dieses erste Trägersubstrat 3 wird zweckmäßigerweise zeitlich vor dem zweiten Trägersubstrat 4 gefertigt. Im Anschluss an die Spritzgießherstellung des ersten Trägersubstrates 3 wird das zweite Trägersubstrat 4 in einer gewünschten Weise durch Spritzgießen an das erste Trägersubstrat 3 angeformt. Da beide Trägersubstrate 3, 4 aus Kunststoffmaterial bestehen, stellt der Substratkörper 2 somit ein 2-Komponenten-Spritzgussteil dar.

15

20

25

30

Der Substratkörper 2 ist an seiner Oberfläche mit einer elektrischen Leiteranordnung 5 beschichtet. Sie besteht aus einer Metallisierung, die insbesondere galvanisch auf vorbestimmten Bereichen des Substratkörpers 2 abgeschieden wurde. Erste Komponenten 5a der elektrischen Leiteranordnung 5 erstrecken sich auf dem ersten Trägersubstrat 3. Zweite Komponenten 5b der elektrischen Leiteranordnung 5 verlaufen auf der Oberfläche des zweiten Trägersubstrates 4. An einer oder mehreren Übergangsstellen 6 stehen zumindest einige der ersten und zweiten Komponenten 5a, 5b miteinander in elektrischer Verbindung, da hier eine ununterbrochene Metallisierung vorliegt.

Die auf dem zweiten Trägersubstrat 4 ausgebildeten zweiten Komponenten 5b der elektrischen Leiteranordnung 5 können wie abgebildet eine Feinleiterstruktur darstellen. Sie setzt sich aus einer oder mehreren relativ dünnen Leiterzügen zusammen, wobei Breitenabmessungen der einzelnen Leiterzüge von unter 100 μm realisierbar sind. Die Leiteranordnung 5 kann auf dem zweiten Trägersubstrat 4 wie abgebildet eine Anschlusszone 7 definieren, an der mehrere Leiterbahnen mit von der Metallisierung definierten Anschlusspads 8 enden, an denen eine

5 elektronische Komponente, beispielsweise ein Chip, kontaktiert und fixiert werden kann. Auf diese Weise lässt sich problemlos eine elektronische Schaltung realisieren.

während die zweiten Komponenten 5b der Leiteranordnung 5

10 überwiegend eine lediglich zweidimensionale oder nur gering dreidimensionale Struktur aufweisen, können die ersten Komponenten 5a über eine sehr komplexe und auch relativ hohe dreidimensionale Strukturierung verfügen. Sie befinden sich hier beispielsweise an der Oberfläche einer oder mehrerer Anschlussbuchsen 12 oder eines oder mehrerer Federkontakte 13, die durch entsprechende Formgebung vom ersten Trägersubstrat 3 definiert werden. Anstelle der Anschlussbuchsen 12 könnten auch andere Anschlusskomponenten vorgesehen sein. Auch könnte sich die elektrische Leiteranordnung am ersten Trägersubstrat 3 beispielsweise an Schirmungsbereichen oder Durchkontaktierungen befinden.

Nun zur bevorzugten Herstellung des spritzgegossenen Leiterträgers 1.

25

30

35

40

Bei der Herstellung wird zunächst aus einem ersten Kunststoffmaterial 14 durch Spritzgießen das erste Trägersubstrat 3 hergestellt. Die Formgebung des ersten Trägersubstrates 3 orientiert sich am gewünschten Aufbau des Leiterträgers 1, der wiederum vom Einsatzzweck abhängt. Beispielsweise kann der Leiterträger 1 Bestandteil einer elektronischen Steuerung oder eines Sensors sein, doch sind auch alle anderen Anwendungsfelder offen, beispielsweise als Komponenten elektronischer Schaltungen in der Kommunikationstechnik oder der Automatisierungstechnik.

Das durch Spritzgießen herstellte erste Trägersubstrat 3 verfügt unter anderem über die noch unbeschichteten Anschlussbuchsen 12 und Federkontakte 13.

Das erste Kunststoffmaterial 14, aus dem das erste Trägersubstrat 3 hergestellt wird, ist grundsätzlich metallisierbar. Es ist also geeignet, um mit den üblichen Metallisie5 rungstechniken, wie sie beispielsweise in der EP 0782765 B1 beschrieben werden, ganzflächig metallisiert zu werden.

Als Kunststoffmaterial empfiehlt sich insbesondere Kunststoff mit der Bezeichnung PA66-GF, PC/ABS oder LCP (Vectra E820i-Pd).

An das durch Spritzgießen hergestellte erste Trägersubstrat 3 wird in einem darauffolgenden Spritzgießvorgang ein zweites Kunststoffmaterial 15 angeformt, das im ausgehärteten Zustand das zweite Trägersubstrat 4 bildet. Es liegt dann der aus Figur 3 ersichtliche Substratkörper 2 vor, der sich aus den beiden Kunststoffkomponenten 14, 15 bzw. den beiden Trägersubstraten 3, 4 zusammensetzt. Der Substratkörper 2 ist eine starre Baueinheit.

20

25

10

15

Das Anspritzen des zweiten Kunststoffmaterials 15 an das erste Trägersubstrat 3 geschieht in einer Weise, dass vorbestimmte Bereiche des ersten Trägersubstrates 3 von dem zweiten Kunststoffmaterial 15 abgedeckt werden und wiederum andere Bereiche unabgedeckt bleiben. Verschiedene unabgedeckte Bereiche sind in Figur 3 mit der Bezugsziffer 16 identifiziert. Solche Bereiche, die durch das angeformte zweite Kunststoffmaterial 15 abgedeckt werden, sind in Figur 2 bei 17 exemplarisch angedeutet.

30

35

40

Das selektive Freilassen und Abdecken bestimmter Bereiche des ersten Trägersubstrates 3 geschieht durch entsprechende Gestaltung der Gießform, in der das zweite Kunststoffmaterial 15 an das erste Kunststoffmaterial 14 bzw. das erste Trägersubstrat 3 angeformt wird.

Das zweite Kunststoffmaterial 15 ist so ausgebildet, dass es grundsätzlich nicht metallisierbar ist. Es kann also mit den üblichen Schritten, die beispielsweise in der EP 0782765 B1 beschrieben werden, nicht metallisiert werden.

Das zweite Kunststoffmaterial 15 verfügt jedoch vorteilhafterweise noch über die weitere Eigenschaft, laserstrahlaktivierbar zu sein. Auf Basis dieser Materialeigenschaft wird das zweite Trägersubstrat 4 nach der Spritzgießfertigung des Substratkörpers 2 an der Oberfläche in ausgewählten Bereichen einer Laser-Direkt-Strukturierung unterzogen. Eine Momentaufnahme dieses Aktivierungsvorganges ist in Figur 3 bei 18 angedeutet. Man erkennt dort einen Laser 22, der mittels einer nicht näher gezeigten maschinellen Positioniervorrichtung so über die Oberfläche des zweiten Trägersubstrates 4 hinweg bewegt wird, dass sein Laserstrahl 23 auf der Oberfläche des zweiten Trägersubstrates 4 ein strichpunktiert angedeutetes Metallisierungsmuster 24 erzeugt.

Das zweite Kunststoffmaterial ist beispielsweise ein für MID-Einsätze optimierter PBT-Kunststoff (Polybutylenterephtalat), wobei das Kunststoffmaterial mit eingebetteten laseraktivierbaren Metallpartikeln bzw. Metallkeimen - beispielsweise aus Palladium oder Kupfer - versehen ist. Es handelt sich dabei beispielsweise um Kunststoffmaterial der Bezeichnung PA6/6TMID, PBTMID oder PPMID, das von der Firma LPKF Laser & Electronics AG, 30827 Garbsen, Deutschland, vertrieben wird. Weitere Materialien sind in Vorbereitung.

20

25

30

35

40

Durch den über die Oberfläche des zweiten Trägersubstrates 4 hinweggeführten Laserstrahl erfolgt eine lokale Aktivierung der Substratoberfläche, durch die das gewünschte Schaltungs-Layout erzeugt wird. In den bestrahlten Oberflächenbereichen findet eine lokale Materialaktivierung statt. Zum einen werden aus speziellen, nichtleitenden Wirksubstanzen Metallkeime abgespalten oder die Metallkeimumhüllung aufgebrochen. Gleichzeitig können weitere Füllstoffe des Kunststoffmaterials eine ausgeprägte Rauhigkeit auf den bestrahlten Oberflächenbereichen erzeugen. Dadurch werden auf dem von Hause aus nicht metallisierbaren zweiten Trägersubstrat entsprechend aktivierte Metallisierungsmuster 24 erzeugt, auf denen nun bei einem sich anschließenden galvanischen Metallisierungsprozess eine Metallisierung erfolgen kann. Im Bereich der abgespaltenen und teilweise freigelegten Metallkeime findet beispielsweise eine lokale, der Laserspur folgende Kupfermetallisierung statt, wobei durch die Rauhigkeit eine sehr gute 5 Haftung für die im Galvanikbad entstehende Metallschicht gewährleistet wird.

Nach der bereichweisen Laseraktivierung des zweiten Trägersubstrates 4 liegt also ein Substratkörper 2 vor, der über mehrere galvanisch metallisierbare Oberflächenbereiche verfügt. Bei diesen galvanisch metallisierbaren Oberflächenbereichen handelt es sich zum einen um die unabgedeckten Bereiche 16 des ersten Trägersubstrates 3 und zum anderen um das durch Laser-Direkt-Strukturierung erzeugte Metallisierungsmuster 24.

Der Substratkörper 2 wird nun insgesamt einer galvanischen Behandlung unterzogen, wobei sich in den vorgenannten Zonen das im Galvanikbad enthaltene Metall, insbesondere Kupfer, abscheidet. Dadurch entsteht in den genannten Zonen eine durchgehende Metallisierung, die die elektrische Leiteranordnung 5 (Figur 1) bildet.

An den Übergangsstellen 6 war zuvor das Metallisierungsmuster 24 so ausgebildet worden, dass es sich an den entsprechenden Oberflächenbereichen 6' unmittelbar an einen unabgedeckten Bereich 16 des ersten Trägersubstrates 3 anschließt. Dadurch wird eine ununterbrochene, durchgehende Metallisierung an den Übergangsstellen 6 gewährleistet.

30

35

40

10

15

20

25

Zweckmäßigerweise zieht man als Ausgangspunkt für die Oberflächenbereiche 6' padartig großflächig ausgebildete unabgedeckte Bereiche 16' des ersten Trägersubstrates 3 heran. Es ist auf diese Weise möglich, eine sehr zuverlässige Verbindung zwischen dem Metallisierungsmuster 24 und den unabgedeckten Bereichen 16 herzustellen.

Es ist offensichtlich, dass durch das erfindungsgemäße Verfahren ein sehr variables Leiter-Layout hergestellt werden kann. Dabei können sowohl Strukturen höherer Dreidimensionalität als auch feine Leiterstrukturen auf ein und demselben Substratkörper 2 durch ein und dieselbe chemische Behandlung

5 erzeugt werden. Das Verfahren ist somit sehr rationell ausführbar.

Patentansprüche

1. Spritzgegossenere Leiterträger, mit einem aus grundsätzlich metallisierbarem erstem Kunststoffmaterial (14) bestehenden ersten Trägersubstrat (3), an das durch Spritzgießen ein zweites Trägersubstrat (4) so angeformt ist, dass das erste Trägersubstrat (3) partiell unabgedeckt bleibt, wobei das zweite Trägersubstrat (4) aus grundsätzlich nicht metallisierbarem, jedoch laserstrahlaktivierbarem zweitem Kunststoffmaterial (15) besteht und wobei sich über die beiden Trägersubstrate (3, 4) hinweg eine elektrische Leiteranordnung (5) erstreckt, die aus einer auf unabgedeckten Bereichen (16) des ersten Trägersubstrates (3) und auf laserstrahlaktivierten Bereichen (24) des zweiten Trägersubstrates (4) abgeschiedenen Metallisierung besteht.

20

25

5

10

15

- 2. Leiterträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Leiteranordnung (5) auf dem ersten Trägersubstrat (3) auf von integralen Bestandteilen des ersten Trägersubstrates (3) gebildeten Federelementen (13) oder Anschlusskomponenten (12) erstreckt.
- 3. Leiterträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiteranordnung (5) auf dem zweiten Trägersubstrat (4) als Feinleiterstruktur ausgebildet ist.

30

35

- 4. Leiterträger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem ersten Kunststoffmaterial (14) um Material mit der Spezifikation PA66-GF, PC/ABS oder LCP (Vectra E820i-Pd) und bei dem zweiten Kunststoffmaterial (15) um Material mit der Spezifikation PA6/6TMID, PBTMID oder PPMID handelt.
- 5. Verfahren zur Herstellung eines spritzgegossenen Leiterträgers unter Anwendung eines 2-Komponenten-
- 40 Spritzgießverfahrens, wobei ein grundsätzlich metallisierbares erstes Kunststoffmaterial (14) und ein grundsätzlich
 nicht metallisierbares, jedoch laserstrahlaktivierbares zweites Kunststoffmaterial (15) durch Spritzgießen so aneinander

- angeformt werden, dass ein Substratkörper (2) entsteht, der ein aus dem ersten Kunststoffmaterial (14) bestehendes erstes Trägersubstrat (3) und ein aus dem zweiten Kunststoffmaterial (15) bestehendes, das erste Trägersubstrat (3) partiell abdeckendes zweites Trägersubstrat (4) enthält, wonach auf dem zweiten Trägersubstrat (4) durch Laserstrahlaktivierung ein Metallisierungsmuster (24) erzeugt wird, das sich zumindest teilweise an einen oder mehrere unabgedeckte Bereiche (16, 16') des ersten Trägersubstrates (3) anschließt, und wonach gleichzeitig auf dem Metallisierungsmuster (24) und den unabgedeckten Bereichen (16, 16') eine als elektrische Leiteranordnung (5) verwendbare Metallisierung abgeschieden wird.
 - 6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass man das Metallisierungsmuster (24) an padartig großflächig ausgebildete unabgedeckte Bereiche (16') des ersten Trägersubstrates (3) anschließt.

20

25

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass man als erstes Kunststoffmaterial ein Material der Spezifikation PA66-GF, PC/ABS oder LCP (Vectra E820i Pd) und als zweites Kunststoffmaterial (15) ein Material mit der Spezifikation PA6/6TMID, PBTMID oder PPMID verwendet.

5

20

Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren vorgeschlagen, mit dem sich ein spritzgegossener Leiterträger (1) herstellen lässt, der sich aus einem ersten Trägersubstrat (3) und einem zweiten Trägersubstrat (4) zusammensetzt. Das erste Trägersubstrat (3) be-10 steht aus grundsätzlich metallisierbarem Kunststoffmaterial, das zweite Trägersubstrat (4) aus grundsätzlich nicht metallisierbarem Kunststoffmaterial. Allerdings ist das Kunststoffmaterial des zweiten Trägersubstrates (4) laserstrahlaktivierbar. Auf ihm wird durch Laserstrahlaktivierung ein Me-15 tallisierungsmuster erzeugt, das mit unabgedeckten Bereichen des ersten Trägersubstrates (3) verbunden ist, worauf eine gemeinschaftliche Behandlung zum Abscheiden einer Metallisierung erfolgt, die eine elektrische Leiteranordnung (5) zur Folge hat. Die Erfindung betrifft überdies einen nach diesem Verfahren hergestellten Leiterträger.

Figur 1.

		i i · ·
		: :
		:
		:
N.		
		· •
		t
		1

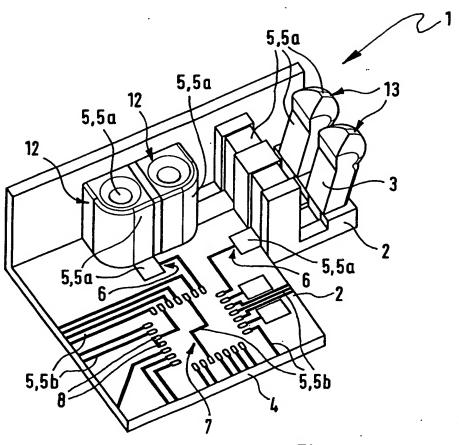
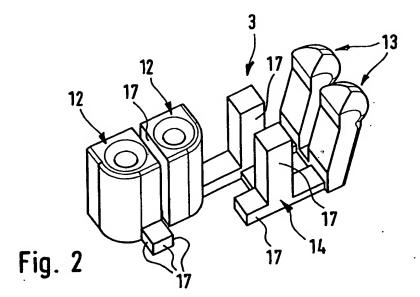
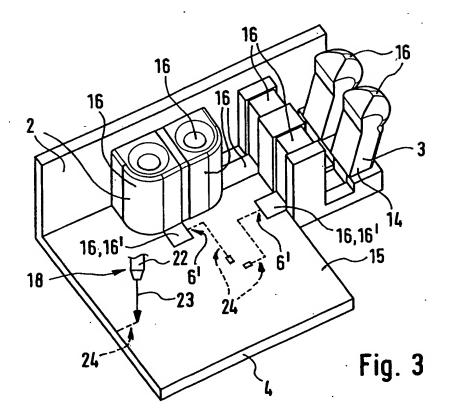
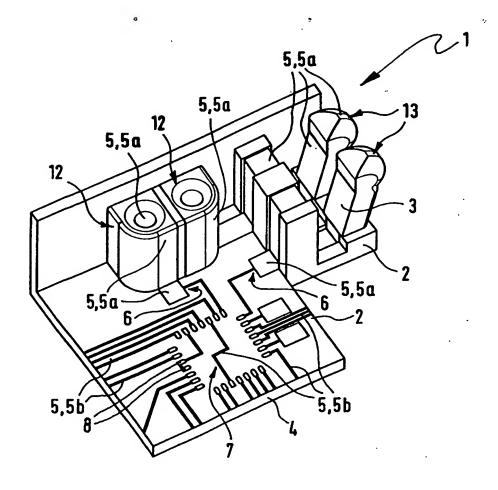


Fig. 1







						1
	9	•	•		•	
						;
						+*
(2)						
						;
						į
						1
						•
				: •		
						•
	•					